# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-058316

(43)Date of publication of application: 13.03.1991

(51)Int.CI.

(21)Application number: 01-193475

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: MASUYA HARUKO

**IWASAKI HIROSHI** 

HAYASHI KAZUHIKO

<u>ABI</u>

## (54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance coercive force in perpendicular direction by forming a Co-Pt-B-O magnetic layer having specified crystalline form, size, orientation and configuration of grains on a nonmagnetic supporting body.

CONSTITUTION: Co-Pt-B-O needle-grains are oriented so that <111> direction of the crystal is perpendicular to the plane of the nonmagnetic supporting body. This direction is the same as not only that of the axis of easy magnetization in a crystal of face-centered cubic structure but that of the major axis of the needle-grain. Therefore, this orientation is ideal for perpendicular magnetic recording from the viewpoint of magnetic anisotropy in crystal structure and shape. The needle-grain has 50 - 100Å diameter and the grains are located with each 8 - 12Å interval. Thereby, each magnetic domain is made fine, by which demagnetization can be suppressed and coercive force can be largely enhanced.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# 19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-58316

⑤Int.Cl.<sup>5</sup>G 11 B 5/66

微別記号

庁内整理番号

四公開 平成3年(1991)3月13日

7177-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

会発明の名称

垂直磁気記録媒体

②特 顋 平1-193475

②出 願 平1(1989)7月26日

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番35号東京都品川区北品川6丁目7番35号

ソニー株式会社内

⑩発 明 者 林 和 彦 ⑪出 顋 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号

⑫代 理 人 并理士 小 池 晃 外2名

明細書

1、発明の名称

垂直磁気記録媒体

2. 特許請求の範囲

非磁性支持体上にCo-Pt-B-O系磁性層が形成されてなり、

上記Co-Pt-B-O系磁性層が面心立方構造を有する直径50~100 人の針状晶から構成され、各針状晶がく1 i 1 > 方向を非磁性支持体面に垂直に向けて配向されると共に、隣接する針状晶間に8~12人の間隙を介して配列されていることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は記録層の層厚方向の磁化によって情報 記録がなされる患道磁気記録媒体に関し、特に Co-Pt-B-O系磁性層を使用した垂直磁気 記録媒体に関する。

〔発明の概要〕

本発明は、非磁性支持体上にCo-Pt-B-O系磁性層を形成し、しかも該Co-Pt-B-O系磁性層を構成する結晶の形状、大きさ、配向状態および配列状態を最適に制御することにより、保磁力の大幅な向上を図るものである。

(従来の技術)

近年の情報記録の分野においては、高記録密度 化、高記録容量化への要求に応えるべく、垂直磁 気記録に関する研究が各所で進められている。垂 直磁気記録は、記録波長が磁性層の層厚と同等以 下の短波長となっても異極が近接することに何等以 、強鍵が抑制されて静磁気学的な安定化が達成され ること、急峻な磁化転移領域が形成されるために 再生ヘッドの誘導起電力を大きくできること等の 長所を有しており、本質的に高密度記録に適した 方式と言える。

**-113**-

特期平3-58316(2)

この垂直磁気記録を実現するための磁性層としては、これまでにCo-Cr合金、Co-Mo合金、Co-Ru合金等からなるものが知られている。これらの中でも、高周波スパッタリングにより成膜されたCo-Cr合金磁性層は、最も垂直磁気特性に優れる材料として知られている。

## (発明が解決しようとする課題)

しかし、CoーCr合金磁性層には、そのままでは磁気ヘッドとの層接に際して耐久性が不足するので保護潤滑層を要すること、しかもスペーシングロスを小さくするために上記保護潤滑層の膜厚を極めて薄く形成する必要があるが、これが困難であること、飽和磁束密度が比較的低いこと、成膜時の基板温度を高くしないと高保磁力が得られないこと等の問題点がある。

そこで本発明は、主として保磁力の改善された 垂直磁気記録媒体の提供を目的とする。

P t - B - O 系磁性層は、典型的には次の組成式 (C o a P t a B a) a so - a O a

(ただし、式中a, b, cは組成を原子%で表し、40≤a≤80、15≤b≤50、5≤c≤10、a+b+c=100 なる条件を満たす。また、xは組成を度量%で表し、0 < x≤15なる条件を満たす。)で表される垂直磁性材料からなるものである。上記組成範囲は、垂直磁気特性を最適化する観点から設定されたものであり、いずれかひとつの条件が満足されなくても好適な垂直磁気特性は得られない。

本発明者らは、良好な垂直磁気特性を示す C o ー P t ー B ー O 系磁性層の微細構造を透過型電子 類微鏡観察および制限視野電子線回折により調べ た結果、磁性層が連続的な多結晶構造を呈する場合には良好な垂直磁気特性が現れず、面心立方構 造を有する個々の針状晶が一定の隙間を介してその の長軸方向、すなわちく111 > 方向を膜面に垂 直に向けて配向している場合に良好な垂直磁気特 性が現れることを見出した。 (課題を解決するための手段)

本発明者らは上述の目的を達成するために観念 検討を行った結果、Co.Pt.B.Oの4元系 からなる磁性層が極めて良好な垂直磁気特性を有 することを見出した。さらに、この磁性層の磁気 特性は、磁性層を構成する結晶の形状。大きさ、 配向状態、配列状態等の微細構造に関連している ことが明らかとなり、これらを最適に制御することにより常に安定した特性を有する垂直磁気記録 媒体が提供されることも見出した。

本発明にかかる垂直磁気記録媒体はかかる知見にもとづいて提案されるものであり、非磁性支持体上にCo-Pt-B-O系磁性層が形成されてなり、上記Co-Pt-B-O系磁性層が形成されてなり、上記Co-Pt-B-O系磁性層が面心である。非過を有する直径50~100人の針状晶から構成され、各針状晶が<111>方向を非磁性支持体面に垂直に向けて配向されると共に、隣接する針状晶間に8~12人の間隙を介して配列されていることを特徴とするものである。

本発明の垂直磁気記録媒体を構成するCo-

ここで、上記 < 111> 方向の配向の強さは、 制限視野電子線回折において(111)面回折弧 の広がり角度  $\theta$  の値により判定した。値が小さい ほど、配向は強いと言える。

ところで上記の配向の強さは、CoーPtーBーの系磁性層の形成に先立って予め非磁性支持体上に下地膜を形成しておくことによっても制御することができる。配向性を高める観点からは、下地膜として格子定数がCoーPt系合金に近く、面心立方構造をとる材料が選ばれ、たとえばPtは実用上好ましい例である。格子定数が近くてもCo等のように六方晶構造をとりやすいものは不適当である。

上記Co-Pt-B-O系磁性層は、一般にスパッタリングにより形成することができる。スパッタリングに用いるターゲットとしては、始めから所選の組成に調製されたCo-Pt-Bターゲットか、ある金属成分の感型チップを他の成分からなるターゲットの上に報置した複合ターゲットが使用される。本発明では、たとえばCo-Bク

ーゲットの上にPtチップを観習した複合ターゲットが使用される。いまひとつの磁性層の構成成分である酸素は、スパッタリング雰囲気中に所定の分圧をもって気体状で供給され、この時の分圧に応じて決まる分量にて磁性層中に取り込まれる。

#### (作用)

本発明では、非磁性支持体上に形成されたCo-Pt-B-O系磁性層の内部において、Co-Pt-B-O系の針状晶がその<111>方向を上記非磁性支持体の面に垂直に向けて配向している。この<111>方向とは、面心立方晶における研化容易軸であると同時に、上記Co-Pt-B-O系針状晶の最も方向でもある。したがって、本発明におけるCo-Pt-B-O系針状晶の配向は、結晶磁気異方性、形状磁気異方性の両面から垂直磁気記録を行うにあたり理想的な配向であると含える。

さらに、上記各針状晶は直径が50~100 人であり、個々の針状晶は膜接する針状晶と互いに8~

を60m & /分とし、投入パワー 300Wにてポリアミド基板のエッチングを5分間行った。これは、表面の粗化とクリーニングを目的として行われるものである。

次に、基板温度を150 ℃として P t を 0.13 μ m の厚さに被着し、 P t 下地膜を形成した。

続いて、CoriPtieBr の組成を有する 3 元 系ターゲットを使用し、基板温度を 150 ℃ 、酸素 分圧を $89 \times 10^{-4}$  forr としてスパッタリングを行い、厚さ  $0.6 \mu$  mの Co-Pt-B-O 系磁性層を形成した。

ここで、上記の磁性層中の酸素含有量は次の方法により求めた。すなわち、予備実験によりスパッタリング雰囲気中の酸素分圧(×10<sup>-6</sup> forr)もしくは酸素流量(SCCN)と形成されたCo-Pt-B-O系磁性層中の酸素含有量(重量%)との間には第5回に示すような良い相関関係が成立す。ることが確認されたので、あとはこの図にもとづいて酸素供給条件から磁性層中の含有量を算出し

12人の間隙を介して配列されている。このような 結晶の形状および配列状態は、大幅な保磁力の増 大をもたらす。つまり、従来のたとえばCo-Cr磁性層では柱状晶が密に配列されていたのに 対し、本発明では微細な針状晶が個々に隙間を保 ちなから配列されていることから、単磁区が微小 化されると共に滅磁が抑制されるからである。

#### (突旋例)

以下、本発明の好選な実施例について実験結果にもとづいて説明する。

#### 実施例

本実施例は、非磁性支持体となるポリアミド基板上にPt下地膜とCo-Pt-B-O系磁性層を順次形成した垂直磁気記録媒体の例である。

垂直磁気記録媒体は以下のようにして作成した。 まず、高周波マグネトロン・スパッタリング装置のバックグラウンド真空度を 4.0×10-4 forr、 アルゴンガス圧を5×10-3 forr、 アルゴン流量

さらに電子線プローブ・マイクロアナリシス(BPMA)および誘導結合プラズマ(ICP) 発光分析による組成分析を併用した結果、上記链性層は、(ContPts,Bn)。Osなる組成を有することがわかった。

## 比較例1

比較のために、酸素を含まない Co-Pt-B 系磁性層を有する垂直磁気記録媒体を作成した。

この垂直磁気記録媒体は、磁性層の形成に際してスパッタリング雰囲気中に酸素を供給しなかった以外は、上述の実施例1と同様にして作成した。形成された磁性層の組成はConPts2B,で表されることがわかった。

## 比較例2

比較のために、ホウ素(B)を含まないCo-Pt-O系磁性層を有する型度磁気記録媒体を作成した。

この壁直磁気配録媒体は、磁性層の形成に際し

て C o s o P t s s の組成を有するターゲットを使用した他は、上述の実施例 1 と同様にして作成した。形成された磁性層の組成は (C o s o P t s s) \* 1 O s で 変されることがわかった。

#### 比較好3

比較のために、ホウ素(B)および酸素を含まないCo-Pi系磁性層を有する垂直磁気記録媒体を作成した。

この垂直磁気記録媒体は、磁性層の形成に際してスパッタリング雰囲気中に酸素を導入しなかった以外は、比較例 2 と同様にして作成した。形成された磁性層の組成は CossPtsであることがわかった。

以上の実施例および比較例において得られた各 垂直磁気記録媒体の垂直方向保磁力H e. . . 面内 方向保磁力H e. . 面内異方性磁界H m. . および飽 和磁泉密度B n を試料援助型磁力計により測定し た。結果を第1表に示す。

この表をみると、実施例の垂直方向保健力Hc。は他のいかなる比較例よりも際立って大きいことが明らかであり、ホウ素、酸素のいずれか一方が欠けても良好な垂直磁気特性は達成されないことがわかる。特に、実施例と比較例1との間には垂直方向保磁力Hc。 に50倍以上もの差があり、磁性層中の酸素の存在が極めて重要であることを示唆している。

垂直磁気特性を判断する尺度としては、面内異方性磁界Hx、も役立つ。この値が大きいことは、それだけ面内磁化に強い磁界を要することを意味し、垂直磁化の方が有利であることを間接的に示す。面内異方性磁界Hx、をみる限りでは比較例3も実施例と同様、良好な垂直磁気特性を示すように思われるが、実際の垂直方向保磁力Hc。はわずかに190 Oeと低い。

このように、面内異方性磁界Hr、 が高いにもかかわらず垂直方向保磁力Hr。 が低くなる場合が生ずる原因を解明するため、本発明者らは形成された各磁性層の微細構造を検討した。

12.2 12.6 12.6 # (S) ≈ H., (k0e) 18.8 0 22 200 20 8 = (Co1,Ptz281) +102 桜 (Co. . Ptsz) . 102 80 Cor,PtzzBr æ 뽀 Š 32 塞 室 被据 比较 比较工 施比

まず、磁性層の膜固方向からの観察を行うために、上述の実施例および各比較例にて得られた垂直磁気記録媒体のポリアミド基版を有機溶剤を用いて溶解除去し、アルゴンイオンによるイオンミリングにより局部的に薄膜化させたば料片を作成した。

また、磁性層の断面方向からの観察を行うために、超ミクロトーム法により上述の実施例および各比較例にて得られた垂直磁気記録媒体の薄膜切片を作成した。

これらのは料片および薄膜切片を透過型電子顕微鏡により観察した際の写真を第1図ないし第4図に示す。第1図は実施例、第2図は比較例1、第3図は比較例2、第4図は比較例3にそれぞれ対応しており、(A)の図はば料片を用いた膜面方向からの観察結果、(B)の図は薄膜切片を用いた断面方向からの観察結果をそれぞれ表す。倍率はいずれも 52.500 倍である。

さらに、<111>方向の配向の強さを調べる ために、制限視野電子線回折を行い、(111) 面回折弧の広がり角度 8 を測定した。 これらの結果を第2 変にまとめる。

第2表

実施例/ 比較例	磁性層の 微細構造	結晶粒径また は直径 (人)	広がり角度 8 (*)
奥施例	針状晶,間除A5	50~100	~ 21
比較例1	多結晶,連続的	20~ 50	~ 18
比較例2	多結晶, 連続的	10~100	~ 50
比較例3	多结晶、柱状	200~400	~ 15

実施例の磁性層では、直径50~100 人の針状晶が<111>方向をポリアミド基板に垂直に向けて配向しており、個々の針状晶の間には約10人の間隙が存在している。(111)面回折弧の広がり角度をみる限りでは、比較例1も高い配向性を示しているが、結晶粒径が小さすぎる上に連続的な多結晶構造を有しているので、垂直方向よりも面内方向の磁気特性の方が卓越している。比較例2は磁性層の微細構造が比較例と同様である上

週な一実施例におけるCo−Pt-B-O系磁性 層の微細構造を示す透過型電子顕微鏡写真であり、 第1図(A)は膜面方向、第1図(B)は断面方 向から観察した状態をそれぞれ表す。第2図(A) および第2図(B)は一比較例におけるCo-PL-B系磁性層の微細構造を示す透過型電子類 微鏡写真であり、第2図(A)は膜面方向、第2 図(B)は断面方向から観察した状態をそれぞれ 表す。第3図(A)および第3図(B)は他の比 較例における Co-Pt-O系磁性層の微細構造 を示す透過型電子顕微鏡写真であり、第3図(A) は膜面方向、第3図(B)は断面方向から観察し た状態をそれぞれ表す。第4図(A)および第4 図(B)はさらに他の比較例におけるCo-Pt 系磁性層の微細構造を示す透過型電子顕微鏡写真 であり、第4図(A)は膜面方向、第4図(B) は断面方向から観察した状態をそれぞれ衷す。第 5 図はスパッタリング雰囲気中の酸素分圧または 酸素波量と磁性層中の酸素含有量との関係を示す 特性図である。

# 特别平3-58316(5)

に、<111>方向の垂直配向も弱く、垂直磁気 記録における実用性能には劣る。比較例3は高い 配向性を有しているが、直径の比較的大きな柱状 品が間敵を介することなく密に配列しているので、 単磁区の微小化に限度があり、保磁力は低い。

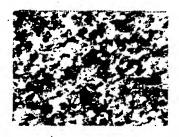
以上のことから、上述の実施例のように磁性層の組成や微矩構造のすべてが最適化された場合にはじめて、実用性能に優れる垂直磁気記録媒体が 実現されることがわかる。

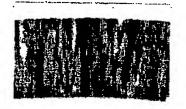
## (発明の効果)

以上の説明からも明らかなように、本発明の 直磁気記録媒体は磁性層の組成、結晶の形状、大 きさ、配向状態、配列状態が最適に制御されてい るため、選直方向保磁力の大幅な増大が可能とな る。したがって、高密度記録に極めて好過な垂直 磁気記録媒体が提供される。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図(A)および第1図(B)は本発明の好

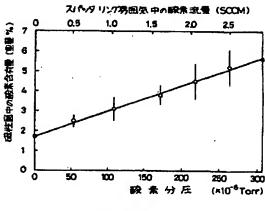




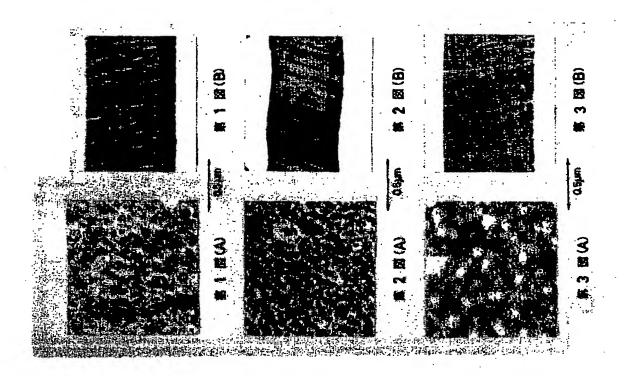
第 4 図(A)

0.5 µm

第 4 図(B)



第5図



1. 専件の表示

平成1年 .特許願 第193475号

- 2. 発明の名称 垂直磁気記録媒体
- 3. 緒正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都品川区北品川6丁目7番35号

名称 (218) ソニー株式会社

代表者 大 賀 典 雄

4. 代 理 人

住所 〒105 東京都港区虎ノ門二丁目6番4号 第11森ビル11階 12(508)8266 (約

氏名 (6773) 弁理士 小 池



5. 補正命令の日付

平成 1年11月13日 (発送日:平成 1年11月28日)

- 6. 補正の対象 明細度の「図面の簡単な説明」の額
- 7. 補正の内容

(1) 明相書、第17頁第2行目、第6行目、第10 行目、および第15行目にそれぞれ「微細模型に とある記載を「金属組織」と被正

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
RAY SCALE DOCUMENTS
1 LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.